

(12)特許協力条約に基づいて公開された

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003年10月9日(09.10.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/082658 A1

(51) 国際特許分類7:

B62D 57/02, B23K 9/00

(71) 出願人 および

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/03585

(72) 発明者: 浦上 不可止 (URAKAMI, Fukashi) [JP/JP]; 〒 234-0054 神奈川県 横浜市 港南区港南台 4-1 7-2 4 丸吉ビル608 Kanagawa (JP).

(22) 国際出願日:

2003年3月25日(25.03.2003)

(81) 指定国 (国内): KR, US.

(25) 国際出願の言語:

日本語

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,

(26) 国際公開の言語:

日本語

NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(30) 優先権データ:

特願2002-90917

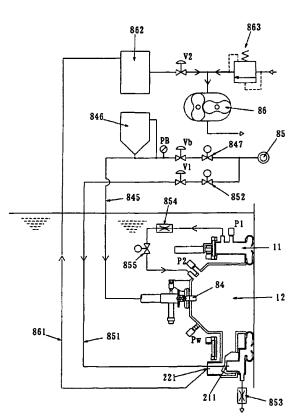
2002年3月28日(28.03.2002) JP

添付公開書類: 国際調査報告書

/続葉有/

(54) Title: DEVICE CAPABLE OF MOVING WHILE ADHERING TO OBJECT SURFACE UNDER LIQUID LEVEL

(54) 発明の名称: 液面下の物体表面に密着し移動可能な装置



(57) Abstract: A device capable of adhering to an object surface that is under a liquid level and moving along the surface. The device comprises two gas regions that bring the object surface into contact with only the gas, and the gas regions can be provided with a device that acts on the object surface. The device comprises a main casing at least comprising an outer casing and an inner casing, an outer seal member which is installed on an opening portion of the outer casing and part of which is brought into contact with the object surface, an inner seal member which is installed on an opening portion of the inner casing and part of which is brought into contact with the surface of the object, and means that keeps the distance between the main casing and the object surface to a desired distance and is capable of moving along the object surface. At least the outer casing, the outer seal member and the inner seal member cooperate with the object surface to define a first region, and at least the inner casing and the inner seal member with the object surface to define a second region.

(57) 要約: 発明の目的は、液面下の物体表面に密着しか **、 つ物体表面に沿って移動することのできる装置におい** て、物体表面を気体のみに接触せしめる二つの気体領 域を具備し、該気体領域に物体表面に作用を施す装置 を具備することのできる装置を提供する。発明の構成 は、外側のケーシングと内側のケーシングとを少なく とも具備したメインケーシングと;眩外側のケーシング の開口部に装着されその一部分が物体表面に接触せし められる外側シール部材と: 該内側のケーシングの開口 部に装着されその一部分が物体表面に接触せしめられ る内側シール部材と;骸メインケーシングと物体表面と の距離を任意の距離に維持しかつ物体表面に沿って移

WO 03/082658 A1 動可能な手段;とを具備する、液体中に在る物体表面に密着しながら物体表面に沿って移動可能な装置において、少 なくとも該外側のケーシングと該外側シール部材と該内側シール部材とが物体表面と協働して第1領域を規定し、 また、少なくとも該内側のケーシングと該内側

/続葉有/



WO 03/082658 A1



2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。





明細書

液面下の物体表面に密着し移動可能な装置

技術分野

本発明は、液体中に在る物体表面に密着しかつ物体表面に沿って移動することのできる、液面下の物体表面に密着し移動可能な装置に関する。

本発明は、また、物体表面を気体のみに接触せしめる気体領域を具備 し、該気体領域に物体表面に作用を施す装置を具備する、液面下の物体 表面に密着し移動可能な装置に関する。

本発明の装置に具備される物体表面に作用を施す装置として、先ずアーク溶射装置を考えることができる。ただし、アーク溶射装置に限定されることはない。アーク溶射装置は、種々あるサーマルスプレー装置の中のひとつの装置である。一般に、サーマルスプレー装置とは、金属のごとき溶融材料としてのワイヤまたは粒子を溶融して微細化しかつ噴霧して物体表面にコーティングを形成する装置である。サーマルスプレー装置においては、1または2本のワイヤまたは粉末が送給材料に使用されることができ、そして加熱はアークまたは燃焼炎によっている。

本発明の装置に搭載される物体表面に作用を施す装置としては、サーマルスプレー装置の他にも、溶接装置のように溶融した材料を付着させる装置、プラスチックシートの貼付け装置、塗料や接着剤の吹付け装置、あるいは物体表面に熱処理を施す装置など種々の装置を適用することができる。これらの装置においては、作用を施す対象の物体表面が気体と接することにより、液体と接する場合と比較して、優れた作用効果を発揮する。





背景技術

内部に負圧が生成されることによって物体表面に吸着し且つ物体表面 に沿って移動する装置としては、以下に記載の装置を一例として挙げる ことができる。

船舶、ビルディング等の傾斜した又は実質上垂直な種々の物体表面に吸着して移動することができる装置として、例えば特公昭60-26752号公報(米国特許第4,095,378号明細書及び図面)に開示された装置を挙げることができる。

かかる装置は、メインケーシングと、該メインケーシングに装着された移動手段としての車輪と、該メインケーシングに連結されその自由端部が物体表面に接触せしめられるシール部材と、該メインケーシング、物体表面及び該シール部材によって規定された負圧領域の内部の流体を外部に排出するための負圧生成手段とを具備している。かかる装置には、負圧生成手段が付勢されると負圧領域の内部の流体が外部に排出され、負圧領域内外の流体圧力差に起因してメインケーシングに作用する流体圧力は車輪を介して物体表面に伝達され、かかる流体圧力に引って装置が物体表面に吸着される。また、かかる吸着状態において電動モータの如き駆動手段によって車輪を回転駆動せしめると、上記車輪の作用によって装置は物体表面に沿って移動する。また、かかる装置にはの作用によって装置は物体表面に向け研掃材を噴射する研掃材噴射手段の如き作業装置が装着されており、物体表面上における種々の作業をリモートコントロールにて安全にかつ効率的に行うことができる。

而して、上述した従来の装置を液面下で使用する場合には次の通りの 解決すべき問題が存在する。

第1の問題として、液面下に在る物体表面に対し、例えば圧縮空気を 利用して研掃材を噴射し、よって物体表面に粗面を形成したのち、使用



済みの研掃材を陸上に設置された回収容器まで空気流を利用して吸引回収する場合においては、研掃材の噴射領域に液体の侵入は禁物である。また、研掃材の噴射作業と同じく、物体表面に作用を施す領域への液体の侵入を嫌う種々の作業がある。例えば、サーマルスプレー装置、溶接装置のように溶融した材料を付着させる装置、プラスチックシートの貼付け装置、塗料や接着剤の吹付け装置、あるいは物体表面に熱処理を施す装置などの装置を使用した作業は、物体表面に作用を施す領域への液体の侵入を嫌う。これらの装置においては、作用を施す対象の物体表面が気体と接することにより、液体と接する場合と比較して、優れた作用効果を発揮するものである。

以上のような、物体表面に作用を施す領域への液体の侵入を嫌う作業 を液面下で実施する装置においては、液体が侵入することが無く且つ気 体で満たされた領域を具備する必要がある。

第2の問題として、金属のごとき溶融材料としてのワイヤまたは粒子を溶融して微細化しかつ噴霧して物体表面にコーティングを形成する、いわゆる物体表面に対して溶射を施す場合においては、溶射の前処理として物体表面に研掃材を噴射して粗面化する必要がある。しかし、溶射材料の吹き付けと研掃材の噴射を同一の空間、領域で行うことは困難である。このような場合においては、装置に二つの領域、すなわち、溶射材料の吹き付け領域と研掃材の噴射領域の両方を具備する必要がある。特に、液面下に在る物体表面に例えば溶射を施す場合においては、装置に溶射材料の吹き付け領域と研掃材の噴射領域の両方を具備することが須である。かかる場合においては、研掃材の噴射を実施した後に直ちに溶射材料の吹き付けなど物体表面に作用を施す領域は、液体が侵入することが無いように気体で満たす必要がある。

第3の問題として、以上のように、液面下に在る装置が気体で満たされた領域を具備する場合、深度が深くなるにつれ液圧が増大するので、 該液圧が増大しても該気体で満たされた領域の圧力と該液圧との差圧が 一定になるように該気体で満たされた領域の圧力を制御する必要がある。 仮に、該液圧が該気体で満たされた領域の圧力より非常に大きいと、該 気体で満たされた領域を該液圧が物体表面へ非常に強く押し付けるので、 装置が物体表面に沿って移動するために非常に大きな力を必要とする。

また、研掃材の噴射など該気体で満たされた領域へ圧縮気体を噴出する場合においては、該気体で満たされた領域の圧力と圧縮気体の圧力との差圧が一定になるように圧縮気体の圧力を制御する必要がある。仮に、該気体で満たされた領域の圧力と圧縮気体の圧力との差圧が小さくなると圧縮気体の流量が減少するので、該圧縮気体を利用して物体表面に作用を施す場合においては該作用が不完全となる。

また、溶射材料の吹き付けなど該気体で満たされた領域へ通電したワイヤをフレキシブルコンディットの中を通して移送する場合においては、該フレキシブルコンディットの外部の液体の圧力と内部の気体の圧力との差圧が一定になるように該フレキシブルコンディットの内部の気体の圧力を制御する必要がある。仮に、該フレキシブルコンディットの外部の液体の圧力が内部の気体の圧力より大きいと該フレキシブルコンディットの内部へ液体が侵入し電気絶縁性が破壊される恐れがある。

第4の問題として、研掃材の噴射ノズルや溶射ガンなどの物体表面に作用を施す装置は気体で満たされた領域の内部で物体表面に沿って往復運動をさせる必要があるが、該気体で満たされた領域の内部へ外部の液体が侵入することの無いように往復運動機構を構成する必要がある。また、例えば研掃材の噴射を実施した後に直ちに溶射材料の吹き付けを実施するためには、装置の移動方向に向かって溶射ガンが研掃材の噴射ノ





ズルの後方に常に位置するように該往復運動機構を構成する必要がある。 従って、本発明の技術的解決課題は次のとうりである。

第1の技術的解決課題は、気体で満たされた領域を具備する液面下の 物体表面に密着し移動可能な装置を提供することである。

第2の技術的解決課題は、気体で満たされた二つの領域を具備する液面下の物体表面に密着し移動可能な装置を提供することである。

第3の技術的解決課題は、装置を包囲する液体の液圧が増大しても気体で満たされた領域の圧力と該液圧との差圧が一定になるように該気体で満たされた領域の圧力を制御することである。また、気体で満たされた領域へ圧縮気体を噴出する場合においては、該気体で満たされた領域の圧力と該圧縮気体の圧力との差圧が一定になるように該圧縮気体の圧力を制御することである。また、気体で満たされた領域へ通電したワイヤをフレキシブルコンディットの中を通して移送する場合においては、該フレキシブルコンディットの外部の液体の圧力と内部の気体の圧力との差圧が一定になるように該フレキシブルコンディットの内部の気体の圧力を制御することである。

第4の技術的解決課題は、研掃材の噴射ノズルや溶射ガンなどの物体表面に作用を施す装置を気体で満たされた領域の内部で物体表面に沿って往復運動をさせる機構について、該気体で満たされた領域の内部へ外部の液体が侵入することの無いように往復運動機構を構成することである。また、例えば研掃材の噴射を実施した後に直ちに溶射材料の吹き付けを実施するために、装置の移動方向に向かって溶射ガンが研掃材の噴射ノズルの後方に常に位置するように該往復運動機構を構成することである。

以上に、液面下の物体表面に密着し移動可能な装置において、従来技術の問題点を指摘し、本発明が解決しようとする課題を述べた。





発明の開示

上記の技術的解決課題を達成するために、本発明によれば、特許請求の範囲の請求項1に記載されているように、外側のケーシングと内側のケーシングとを少なくとも具備したメインケーシングと;該外側のケーシングの開口部に装着されその一部分が物体表面に接触せしめられる外側シール部材と;該内側のケーシングの開口部に接着されその一部分が物体表面に接触せしめられる内側シール部材と;該メインケーシングと物体表面との距離を任意の距離に維持しかつ物体表面に沿って移動する手段とを具備する、液体中に在る物体表面に密着しながら物体表面において、少なくとも該外側のケーシングと該外側シール部材とが物体表面と協働して規定した第2領域を具備したことを特徴とする、液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

また、特許請求の範囲の請求項2に記載されているように、該第1領域に在る気体の圧力が装置を包囲する液体の圧力より高い圧力に維持されており、また、該第2領域に在る気体の圧力が該第1領域に在る気体の圧力より低い圧力に維持されていることを特徴とする、請求項1に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

また、特許請求の範囲の請求項3に記載されているように、該外側シール部材は、該第1領域に在る気体の圧力と装置を包囲する液体の圧力との差圧により物体表面に押し付けられる形状を具備しており、また、該内側シール部材は、該第1領域に在る気体の圧力と該第2領域に在る気体の圧力との差圧により物体表面に押し付けられる形状を具備している、ことを特徴とする、請求項1乃至請求項2に記載の液面下の物体表



7

面に密着し移動可能な装置が提供される。

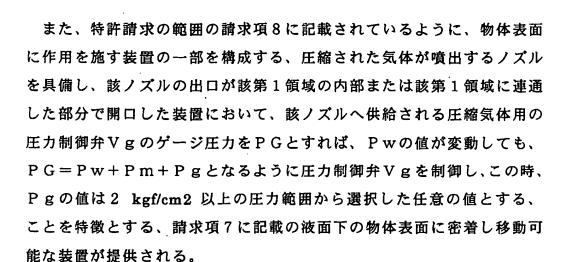
また、特許請求の範囲の請求項4に記載されているように、該第1領域は圧縮気体源とフレキシブルホースを介して連結されるとともに該第1領域と該圧縮気体源との間には圧力制御弁V1が配置され、また、該第2領域は真空源とフレキシブルホースを介して連結されるとともに該第2領域と該真空源との間には圧力制御弁V2が配置されている、ことを特徴とする、請求項1乃至請求項3に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

また、特許請求の範囲の請求項5に記載されているように、液面下の物体表面に密着している装置を包囲する液体のゲージ圧力をPwとし、該第1領域の気体のゲージ圧力をP1とし、該第2領域の気体のゲージ圧力をP2とすれば、Pwの値が変動しても、P1=Pw+Pmとなるように圧力制御弁V1を制御し、また、P2=Pw-Pnとなるように圧力制御弁V2を制御し、この時、Pmの値は20mmHgから500mmHgまでの圧力範囲から選択した任意の値とし、Pnの値は20mmHgから500mmHgまでの圧力範囲から選択した任意の値とする、ことを特徴とする、請求項4に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

また、特許請求の範囲の請求項6に記載されているように、該第1領域の下部に液体を排出する孔を設けた、ことを特徴とする、請求項1乃至請求項5に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

また、特許請求の範囲の請求項7に記載されているように、該第1領域もしくは該第2領域あるいは該第1領域と該第2領域の両方に物体表面に作用を施す装置を配置した、ことを特徴とする、請求項1乃至請求項6に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

WO 03/082658



また、特許請求の範囲の請求項9に記載されているように、物体表面 に作用を施す装置の一部を構成する、圧縮された気体が噴出するノズル を具備し、該ノズルの出口が該第2領域の内部または該第2領域に連通 した部分で開口した装置において、該ノズルへ供給される圧縮気体用の 圧力制御弁Vbのゲージ圧力をPBとすれば、Pwの値が変動しても、 PB=Pw-Pn+Pbとなるように圧力制御弁Vbを制御し、この時、 Pbの値は2 kgf/cm2 以上の圧力範囲から選択した任意の値とする、 ことを特徴とする、請求項7に記載の液面下の物体表面に密着し移動可 能な装置が提供される。

また、特許請求の範囲の請求項10に記載されているように、物体表 面に作用を施す装置の一部を構成する、溶射ガン用のワイヤなどの通電 されたワイヤが通過するフレキシブルコンディットを具備し、該フレキ シブルコンディットの下流側の出口が該第1領域の内部または該第1領 域に連通した部分で開口した装置において、該フレキシブルコンディッ トの下流側の出口の直前の内部の気体のゲージ圧力をPCとすれば、P wの値が変動しても、PC=Pw+PmもしくはPC>Pw+Pmとな るように、該フレキシブルコンディットの内部に圧縮気体を注入しかつ



圧力を制御する、ことを特徴とする、請求項7に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

また、特許請求の範囲の請求項11に記載されているように、物体表面に作用を施す装置の一部を構成する、溶射ガン用のワイヤなどの通電されたワイヤが通過するフレキシブルコンディットを具備し、該フレキシブルコンディットの下流側の出口が該第2領域の内部または該第2領域に連通した部分で開口した装置において、該フレキシブルコンディットの下流側の出口の直前の内部の気体のゲージ圧力をPCとすれば、Pwの値が変動しても、PC>Pwとなるように、該フレキシブルコンディットの内部に圧縮気体を注入しかつ圧力を制御する、ことを特徴とする、請求項7に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

また、特許請求の範囲の請求項12に記載されているように、該外側のケーシングにはその一部を構成する環状の摺動部材を具備し、もしくは該内側のケーシングにはその一部を構成する環状の摺動部材を具備し、あるいは該外側のケーシングにはその一部を構成する環状の摺動部材を具備し且つ該内側のケーシングにはその一部を構成する環状の摺動部材を具備し、該摺動部材は物体表面と平行な面上で円運動を行なうとともに、該摺動部材には物体表面に作用を施す装置を配置した、ことを特徴とする、請求項7乃至請求項11に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

また、特許請求の範囲の請求項13に記載されているように、該外側の摺動部材もしくは該内側の摺動部材あるいは該外側の摺動部材と該内側の摺動部材の両方は、装置が移動する方向を中心線として、装置が移動する方向に向かって左回転方向に最大90度また右回転方向に最大90度すなわち合計最大180度の角度範囲内で時計方向と反時計方向に



反復して揺動円運動を行なう、ことを特徴とする、請求項12に記載の

液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

また、特許請求の範囲の請求項14に記載されているように、該外側の摺動部材は装置が移動する方向に向かって180度反対側に、物体表面に作用する装置を具備し、該外側の摺動部材は、装置が移動する方向を中心線として、装置が移動する方向に向かって左回転方向に最大90度すなわち合計最大180度の角度範囲内で時計方向と反時計方向に反復して揺動円運動を行なうとともに、装置の移動する方向が180度逆転した場合においては、該外側の摺動部材は180度回転移動し、すなわち該物体表面に作用する装置は新りい移動方向に向かって180度反対側に移動し、続いて、該外側の摺動部材は、装置の新しい移動方向を中心線として、装置の新しい移動方向に向かって180度反対側に移動し、続いて、該外側の摺動部材は、装置の新しい移動方向を中心線として、装置の新しい移動方向に最大90度また右回転方向に最大90度すなわち合計最大180度の角度範囲内で時計方向と反時計方向に反復して揺動円運動を行なう、ことを特徴とする、請求項13に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

また、特許請求の範囲の請求項15に記載されているように、物体表面に作用を施す装置の一部を構成する、圧縮された気体が噴出するノズルを具備し、該ノズルの出口が該第2領域の内部または該第2領域に連通した部分で開口した装置において、該第1領域と該第2領域とを連結する弁を具備し、該ノズルより圧縮された気体の噴出が無い場合には該弁が開となり、該ノズルより圧縮された気体の噴出が有る場合には該弁が閉となる、請求項1乃至請求項14に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置が提供される。

本発明の装置において、第1領域の気体の圧力は装置を包囲している

WO 03/082658



液体の液圧より高い圧力に維持されているので第2領域へ液体が侵入するのを阻止し、第2領域の気体の圧力は装置を包囲している液体の液圧より低い圧力に維持されているので負圧の作用により装置は物体表面へ密着する。また、メインケーシングと物体表面との距離を任意の距離に維持しかつ物体表面に沿って移動する手段により、装置は液体中に在る物体表面に密着しながら物体表面に沿って移動する。

また、装置は第1領域と第2領域の二つの領域を具備しており、該第 1領域を例えば溶射材料の吹き付け領域として使用し、該第2領域を例 えば研掃材の噴射領域として使用することができる。

また、深度が深くなるにつれ装置を包囲する液体の液圧が増大しても 気体で満たされた領域の圧力と該液圧との差圧が一定になるように該気 体で満たされた領域の圧力が制御される。

また、気体で満たされた領域へ圧縮気体を噴出する場合においては、 該気体で満たされた領域の圧力と該圧縮気体の圧力との差圧が一定にな るように該圧縮気体の圧力が制御される。

また、気体で満たされた領域へ通電したワイヤをフレキシブルコンディットの中を通して移送する場合においては、該フレキシブルコンディットの外部の液体の圧力と内部の気体の圧力との差圧が一定になるように該フレキシブルコンディットの内部の気体の圧力が制御される。

また、研掃材の噴射ノズルや溶射ガンなどの物体表面に作用を施す装置を気体で満たされた領域の内部で物体表面に沿って往復運動をさせる機構について、該気体で満たされた領域の内部へ外部の液体が侵入することが無い。

また、例えば研掃材の噴射を実施した後に直ちに溶射材料の吹き付けを実施するために、溶射ガンは装置の移動方向に向かって研掃材の噴射ノズルの後方に常に位置する。



図面の簡単な説明

第1図は、本発明に従って構成された装置の好適実施例を示す平面図。

第2図は、図1に示す装置における右側面図。

第3図は、図1に示す装置における底面図。

第4図は、図1に示す装置におけるA-Aの断面図。

第5図は、図1に示す装置におけるB-Bの断面図。

第6図は、図1に示す装置におけるC-Cの断面図。

第7図は、図1に示す装置におけるD-Dの拡大断面図。

第8図は、図1に示す装置におけるE-Eの拡大断面図。

第9図は、図1に示す装置におけるF-Fの拡大断面図。

第10図は、本発明に従って構成された装置の全体システムを示す図。

第11図は、本発明に従って構成されたアーク溶射装置の全体システムを示す図。

第12図は、図4乃至図6に示す装置における円板部材200の部材 図。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明に従って構成された装置の好適実施例について、添付図を参照して詳細に説明する。

図1乃至図11を参照して説明すると、図示の装置は液面下の物体表面1に密着しており、図1において図の左方向もしくは右方向に移動する。

図示の装置はメインケーシング2を具備しており、メインケーシング2は剛性材料を素材とし、機能面から区分すると、大別して外側のケーシング21と内側のケーシング22により構成されている。ただし、メ



インケーシング2を構成する部材の面から区分すると同一の部材が外側のケーシング21と内側のケーシング22を兼ねている部材もある。例えば、円板部材200においては、内側シール部材32が装着された部分より外周方向の部分は外側のケーシング21に属し、内側シール部材32が装着された部分より円の中心方向の部分は内側のケーシング22に属する。

外側のケーシング21は、その主要な構成部材を列挙すると、約80 度の部分が欠けた環状の穴201を具備する略円形の円板部材200 と;環状の穴201の周縁部にその端部且つ開口部が溶着された、約8 0度の部分が欠けた環状簡部材213と;環状簡部材213の物体表面 1と反対方向の端部且つ開口部に溶着され、且つ該溶着された部分の内 側が刳り抜かれて約80度の部分が欠けた環状の穴を具備する、それ自 体は完全な環状のフランジ部材214と:高分子ポリエチレン等の低摩 擦係数を有するプラスチック材料を素材とする完全な環状の摺動板部材 215と:摺動板部材215をフランジ部材214と協働して、且つ摺 動板部材215が抵抗無く自由に円運動できるように僅かにクリアラン スが有る状態を維持して、挟み込む外側フランジ部材217及び内側フ ランジ部材218と;フランジ部材214の環状の穴と対面する部分が 刳り抜かれて約 8 0 度の部分が欠けた環状の穴を具備する、それ自体は 完全な環状の、ゴム等の柔軟な材料を素材とするシール板部材216 と:円板部材200の下部の約50度の部分が刳り抜かれた円弧状の穴 203の周縁部に溶着された、略台形の箱状部材A212と:箱状部材 A212に溶着された中接続管部材211及び小接続管部材211a; から構成されている。

内側のケーシング22は、その主要な構成部材を列挙すると、中心部 分が略+の形状に刳り抜かれた穴202を具備する円板部材200と:



円板部材200の略+の穴202の周縁部に溶着された、大別して5個の部材から成る複合簡部材220;から構成されている。複合簡部材220は、物体表面1に平行な断面形状がCの形状で、物体表面1の側の端部が開口し、物体表面1の反対側の端部が板で閉ざされた左側簡部材223と;物体表面1に平行な断面形状が逆Cの形状で、物体表面1の側の端部が開口し、物体表面1の反対側の端部が板で閉ざされた右側簡部材224と;物体表面1の側が開口し、物体表面1の反対側の側に小さい円形に繰り抜かれた円形穴226を具備し、円形穴226の周縁部に溶着された正方形板部材227を具備し、同じく円形穴226の周縁部に溶着された小さい円筒状の小円筒部材228を具備した、箱状の中央筒部材225と;中央筒部材225の下部側面に刳り抜かれた長方形の穴の周縁部に溶着され、該溶着された部分が開口した箱状部材B222と;箱状部材B222に溶着された大接続管部材221;から構成されている。

外側のケーシング21の円板部材200には、例えばポリウレタンゴム、プラスチック等の比較的柔軟な材料を素材とする外側シール部材3 1がボルト、ナットにて装着されている。外側シール部材31は、全体の形状が略円環状を成し、その自由端部が物体表面1に沿って装置の内側へ延びた形状をしている。

また、内側のケーシング22の円板部材200には、例えばポリウレタンゴム、プラスチック等の比較的柔軟な材料を素材とする内側シール部材32がボルト、ナットにて装着されている。内側シール部材32は、全体の形状が略円環状を成し、その自由端部が物体表面1に沿って装置の外側へ延びた形状をしている。

少なくとも外側のケーシング21と外側シール部材31と内側シール 部材32とが物体表面1と協働して第1領域11が規定される。

8

また、少なくとも内側のケーシング22と内側シール部材32とが物体表面1と協働して第2領域12が規定される。

15

外側のケーシング21を構成する部材のひとつである摺動板部材21 5には、第1領域11の内部の物体表面1に溶射を施すためのアーク溶 射ガン82が固定され、また、ギヤードエアモータ81が支持金具を介 して固定されている。内側フランジ部材218には外周部に歯を備えた リングギヤ219が固定されており、ギヤードエアモータ81の出力軸 に固定された歯車811と噛み合っている。よって、ギヤードエアモー 夕81が回転駆動されれば、摺動板部材215はアーク溶射ガン82及 びギヤードエアモータ81と共にリングギヤ219の周囲を円運動を行 ないながら移動する。図6に図示するが、摺動板部材215、アーク溶 射ガン82及びギヤードエアモータ81が円運動可能な角度範囲は最大 240度である。本発明の実施例の装置が左方向に移動する場合のアー ク溶射ガン82の配置は図1に図示のとうりである。アーク溶射ガン8 2は図1の配置を中心位置として、時計方向に30度、反時計方向に3 0度の合計60度の角度範囲内において、時計方向に60度の移動と反 時計方向に60度の移動の反復揺動円運動を連続的に行なう。また、本 発明の実施例の装置が右方向に移動する場合のアーク溶射ガン82の配 置は図1の配置から180度反対側となる。この時、アーク溶射ガン8 2は図1の配置から180度回転移動した配置を中心位置として、時計 方向に30度、反時計方向に30度の合計60度の角度範囲内において、 時計方向に60度の移動と反時計方向に60度の移動の反復揺動円運動 を連続的に行なう。すなわち、研掃材の噴射を実施した後に直ちに溶射 材料の吹き付けを実施するために、アーク溶射ガン82は装置の移動方 向に向かって研掃材噴射ノズル84の後方に常に位置するものである。

内側のケーシング22を構成する部材のひとつである中央筒部材22



5に溶着された正方形板部材227は、第2領域の内部の物体表面1に向けて圧縮空気を利用して研掃材を噴射するための研掃材噴射ノズル84を、図4乃至図5に図示するが、約40度の角度で連続的に揺動させるための公知の揺動機構と揺動駆動源であるエアシリンダ844を具備している。なお、2式のピン843を揺動支点として揺動する板842にはノズルホルダ841が固定されている。ノズルホルダ841は研掃材噴射ノズル84とプラストホース845を接続し且つ保持する。小円筒部材228と研掃材噴射ノズル84との間隙部分にはゴム等の柔軟な材料を素材とするベローズ状のシール部材229が装着されている。なお、研掃材噴射ノズル84の揺動機構は本発明には重要ではなく、図示のような公知の機構が使用され得る。所望であれば、本発明の実施例の装置に具備されているアーク溶射ガン82の揺動機構と同様の揺動機構が使用されてもよい。

研掃材噴射ノズル84を含む研掃材噴射装置は、溶射対象の物体表面 1に対して溶射の前処理を行なう装置、すなわち、圧縮空気を利用して 研掃材粒子を物体表面1に向け高速で噴射することにより物体表面1を 粗面化する装置として溶射作業に欠かせない装置である。

本発明のための、研掃材噴射装置の態様、構造上の詳細は重要でなくかつ本発明の実施例に限定される必要はない。他の形状が使用され得る。

本発明の実施例の装置は、メインケーシング2の内部に4個の車輪41 (想像線で図示)を具備している。車輪41は、メインケーシング2と物体表面1の間隙を一定の距離に維持し、且つメインケーシング2に対し物体表面1の方向に作用する包囲液体の押し付け圧力を受け止める機能を有する。車輪41をギヤードモータ(図示せず)などの駆動手段に連結すれば、本発明の実施例の装置は物体表面1に沿って自走することができる。ただし、本発明の実施例の装置を該装置の外部の力により



物体表面1に沿って移動せしめる場合においては、車輪41をギヤードモータ(図示せず)などの駆動手段に連結する必要は無く、自由に従動回転する車輪として使用する。なお、車輪41をメインケーシング2に保持する機構は本発明には重要ではなく、公知の機構が使用され得る。

本発明の実施例の装置は、上述のように、物体表面1に作用を施す装置の一例として、アーク溶射ガン82を含むアーク溶射装置を具備している。

以下に、従来のアーク溶射装置の構成を述べる。

図8乃至図9及び図11に見られるように、亜鉛やアルミニウムなどの金属を素材とする2本の溶射用線材821(以下、ワイヤ821と呼称する)は、ワイヤリールを備えたワイヤ送給装置83により、フレキシブルコンディット828(フレキシブル導管)の中を通ってアーク溶射ガン82へ送給され、アーク溶射ガン82の内部においては、ワイヤ821はワイヤノズル822を介して通電される。ワイヤ821はワイヤノズル822を介して通電される。ワイヤ821はワイヤノズル822を介して通電される。ワイヤ821はワイヤノズル822を介して通電される。ワイヤ821はワイヤノズル822を分して通電される。ワイヤ821はワイヤノズル822を出た所で交差接触してアークを発生させる。このとき、ワイヤ821はアーク熱により瞬間的に加熱溶融して細粒となり、こつのワイヤノズル822の中間にあるガスノズル823から噴出する圧縮空気などの圧縮気体の作用により微粒化し(霧状にされ)かつ冷却されながら飛散して物体表面1に衝突し、金属溶射被膜を形成する。

アーク電流は、一般に、数百アンペア程度である。

アーク溶射装置において、ワイヤ821及びワイヤノズル822と接触するガンケーシング826などの部材は硬いプラスティックのごとき電気絶縁材料から形成される。

ワイヤ送給機構の方式またはワイヤ送給装置83の配置は本発明には



重要ではなく、そして他の適切な通常のまたは他の所望の機構が使用され得る。また、ワイヤ送給機構は公知のようにアーク溶射ガン82の内部に配置することもできる。

本発明のための、アーク溶射装置の上述したような態様、構造上の詳細は重要でなくかつ本発明の実施例に限定される必要はない。他の形状が使用され得る。

なお、本発明の装置に搭載される物体表面1に作用を施す装置はアーク溶射装置に限定されない。アーク溶射装置は、種々あるサーマルスプレー装置(溶射装置)の中のひとつの装置である。一般に、サーマルスプレー装置とは、金属のごとき溶融材料としてのワイヤまたは粒子を溶融して微細化しかつ噴霧して物体表面にコーティングを形成する装置である。サーマルスプレー装置においては、1または2本のワイヤまたは粉末が送給材料に使用されることができ、そして加熱はアークまたは燃焼炎によっている。

さらに、本発明の装置に搭載されて物体表面に作用を施す装置としては、サーマルスプレー装置の他にも、溶接装置のように溶融した材料を付着させる装置、プラスチックシートの貼付け装置、塗料や接着剤の吹付け装置、研掃材の噴射装置、あるいは物体表面に熱処理を施す装置など種々の装置を適用することができる。これらの装置においては、作用を施す対象の物体表面が気体と接することにより、液体と接する場合と比較して、優れた作用効果を発揮する。

主として図10乃至図11を参照して、本発明の実施例の装置の全体システムを以下に説明する。液面下の物体表面1に密着しかつ物体表面1に沿って移動する装置は、以下、装置本体と呼称する。なお、配管を示す線及びワイヤを示す線の上の矢印は、流体が流れる方向及びワイヤが移送される方向を示している。



主として図10において、装置本体の第1領域11の中接続管部材2 11は、エアホース851を介して、下流側から順に、圧力制御弁V1、 電磁開閉弁852、エアコンプレッサ85に連結されている。エアコン プレッサ85は十分な吐出量且つ十分な吐出圧力を具備している。

第1領域11は、内部の圧力を検知する圧力センサP1を具備している。

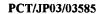
第2領域12の大接続管部材221は、サクションホースを兼ねたエアホース861を介して、上流側から順に、研掃材回収容器兼ダストコレクタ862、圧力制御弁V2、ルーツ式真空ポンプ86に連結されている。ルーツ式真空ポンプ86は十分な吸引風量且つ十分な吸引圧力を具備しており、また、過大な真空の発生によりルーツ式真空ポンプ86が焼き付かないように、過大な真空が発生した場合には自動的に外気を吸入して真空度を低下させる機能を有するパキュームプレーカ863がルーツ式真空ポンプ86の入口に具備されている。

第2領域12は、内部の圧力を検知する圧力センサP2を具備している。

第2領域12の外側には、装置本体を包囲する液体の圧力を検知する 圧力センサPwが具備されている。

第1領域11の小接続管部材211aには、第1領域11の内部に侵入した液体を外部に排出するための流量調整弁853が具備されている。第1領域11の下部には、第1領域11の内部の液体の有無を検知する電極式センサ871が具備されている。

第1領域11と第2領域12の間には、上流側から順に、流量調整弁854及び電磁開閉弁855が具備されている。電磁開閉弁855は、研掃材噴射ノズル84から圧縮空気が噴出していない時には開いており、研掃材噴射ノズル84から圧縮空気が噴出している時には閉じている。





流量調整弁854は、電磁開閉弁855が開いている時に電磁開閉弁855を通過する単位時間あたりの気体の流量が研掃材噴射ノズル84から噴出する単位時間あたりの圧縮空気の流量とほぼ同じになるように流量を調整する。流量調整弁854及び電磁開閉弁855が具備されている目的は、研掃材噴射ノズル84から圧縮空気が噴出する、しないの状態の変化に起因して、第2領域12からルーツ式真空ポンプ86へ流れる気体の流量が極端に変動するのを防止する目的である。

研掃材噴射ノズル84は、プラストホース945を介して、下流側から順に、研掃材圧送タンク846、圧力計PB、圧力制御弁Vb、電磁開閉弁847及びエアコンプレッサ85に連結されている。

主として図11を参照して、アーク溶射ガン82のガスノズル823は、エアホース831を介して、下流側から順に、圧力計PG、圧力制御弁Vg及びエアコンプレッサ85に連結されている。

アーク溶射ガン82に連結された2本のフレキシブルコンディット828の上流側のそれぞれの端部に具備された圧縮空気入口829は、フレキシブルコンディット828の内部及びフレキシブルコンディット828に連通されたアーク溶射ガン82の内部を加圧するために、下流側から順に、流量調整弁832及びエアコンプレッサ85に連結されている。アーク溶射ガン82の内部の圧力は、第1領域11の圧力と同圧か、もしくはアーク溶射ガン82の内部の圧力が第1領域11の圧力より高めに維持されるように、リリーフ弁833が具備されている。

フレキシブルコンディット828の内部には通電されたワイヤ821が通っており、ワイヤ821はワイヤ送給装置83により繰り出される。 もし、フレキシブルコンディット828の外部の液体の圧力が内部の気体の圧力より大きいとフレキシブルコンディット828の内部へ液体が侵入し電気絶縁性が破壊される恐れがある。



の制御方法について述べる。

以下に、主として図10乃至図11を参照して、上述の各圧力制御弁

第1に、液面下に装置本体が在る場合、深度が深くなるにつれ装置本体を包囲する液圧が増大するので、該液圧が増大しても第1領域11の圧力と該液圧との差圧、あるいは第2領域12の圧力と該液圧との差圧が一定になるように第1領域11及び第2領域12の圧力が制御される。仮に、該液圧が第2領域12の圧力より非常に大きいと、装置本体を該液圧が物体表面1へ非常に強く押し付けるので、装置本体が物体表面1に沿って移動するために非常に大きな力を必要とする。

このため、液面下の物体表面に密着している装置本体を包囲する液体のゲージ圧力をPwとし、第1領域11の気体のゲージ圧力をP1とし、第2領域12の気体のゲージ圧力をP2とすれば、Pwの値が変動しても、P1=Pw+Pmとなるように圧力制御弁V1を制御し、また、P2=Pw-Pnとなるように圧力制御弁V2を制御する。この時、Pmの値は20mmHgから500mmHgまでの圧力範囲から選択した任意の値とし、Pnの値は20mmHgから500mmHgまでの圧力範囲から選択した任意の値とする。

第2に、アーク溶射ガン82のガスノズル823から第1領域11へ 圧縮空気を噴出する場合においては、第1領域11の圧力と圧縮空気の 圧力との差圧が一定になるように圧縮空気の圧力が制御される。仮に、 第1領域11の圧力と圧縮空気の圧力との差圧が小さくなると圧縮空気 の流量が減少するので、該圧縮空気を利用して物体表面1に作用を施す 場合においては該作用が不完全となる。

このため、ガスノズル823の出口が第1領域11の内部または第1 領域11に連通した部分で開口した装置において、ガスノズル823へ 供給される圧縮空気用の圧力制御弁Vgのゲージ圧力をPGとすれば、



第3に、研掃材噴射ノズル84から第2領域12へ圧縮空気を噴出する場合においては、第2領域12の圧力と圧縮空気の圧力との差圧が一定になるように圧縮空気の圧力が制御される。仮に、第2領域12の圧力と圧縮空気の圧力との差圧が小さくなると圧縮空気の流量が減少するので、該圧縮空気を利用して物体表面1に作用を施す場合においては該作用が不完全となる。

このため、研掃材噴射ノズル84の出口が第2領域12の内部または第2領域12に連通した部分で開口した装置において、研掃材噴射ノズル84へ供給される圧縮空気用の圧力制御弁Vbのゲージ圧力をPBとすれば、Pwの値が変動しても、PB=Pw-Pn+Pbとなるように圧力制御弁Vbを制御する。この時、Pbの値は2 kgf/cm2 以上の圧力範囲から選択した任意の値とする。

第4に、アーク溶射ガン82など第1領域11へ通電したワイヤ82 1をフレキシブルコンディット828の中を通して移送する場合においては、フレキシブルコンディット828の外部の液体の圧力と内部の気体の圧力との差圧が一定になるようにフレキシブルコンディット828の内部の気体の圧力を制御する。仮に、フレキシブルコンディット828の外部の液体の圧力が内部の気体の圧力より大きいとフレキシブルコンディット828の内部へ液体が侵入し電気絶縁性が破壊される恐れがある。

このため、フレキシブルコンディット828の下流側の出口が第1領域11の内部または第1領域11に連通した部分で開口した装置において、フレキシブルコンディット828の下流側の出口の直前の内部の気





体のゲージ圧力をPCとすれば、Pwの値が変動しても、PC=Pw+PmもしくはPC>Pw+Pmとなるように、フレキシブルコンディット828の内部に圧縮空気を注入しかつ圧力を制御する。

なお、以上に述べた本発明の実施例の装置とは態様が若干異なるが、 物体表面に作用を施す装置の一部を構成する、アーク溶射ガン用のワイヤなどの通電されたワイヤが通過するフレキシブルコンディットを具備し、該フレキシブルコンディットの下流側の出口が第2領域12の内部または第2領域12に連通した部分で開口した装置においては、該フレキシブルコンディットの下流側の出口の直前の内部の気体のゲージ圧力をPCとすれば、Pwの値が変動しても、PC>Pwとなるように、該フレキシブルコンディットの内部に圧縮空気を注入しかつ圧力を制御する。

次に、上述した装置の作用効果について、主として図10万至図11 を参照して説明する。

浅い深度の液面下に在る装置本体において、外側シール部材31と内側シール部材32のそれぞれの端部を物体表面1へ接触せしめた後、ルーツ式真空ポンプ86を起動し、且つ電磁開閉弁852を開にして第1領域11へ圧縮空気を流入せしめれば、第1領域11の内部の圧力は装置本体を包囲する液体の圧力より高い圧力になり、第1領域11の内部の気体及び液体は開いている電磁開閉弁855を通って第2領域12へ流入し、また、内側シール部材32と物体表面1の隙間を通って第2領域12へ流入し、また、外側シール部材31と物体表面1の隙間を通って装置本体の外部へ流出し、また、流量調整弁853を通って装置本体の外部へ流出する。僅かな時間が経過した後、第1領域11のすべての液体が装置本体の外部へ流出する。第2領域12の液体及び第1領域1





1から第2領域12へ気体と共に流入した液体は、ルーツ式真空ポンプ86の吸引作用により吸引移送され(気液混合移送され)、第2領域12のすべての液体は研掃材回収容器兼ダストコレクタ862により捕集、回収される。

なお、第2領域12の圧力が所望の圧力に維持されている時、第1領域11の圧力が内側シール部材32の自由端部を物体表面1の方向に押し付け、よって第1領域11の気体が第2領域12に流入するのを極力阻止する。また、第1領域11の圧力は外側シール部材31の自由端部を物体表面1の方向に押し付け、液体が第1領域11の内部に流入するのを阻止する。かくして、第1領域11及び第2領域12の内部に液体が流入するのが阻止される。

ルーツ式真空ポンプ86が起動すると、第2領域12の圧力は装置本体を包囲する液体の圧力より低くなり、よって装置本体は液体の圧力により物体表面1へ押し付けられて密着する。かくして装置本体は物体表面1に吸着するとともに、車輪41をギヤードモータ(図示せず)などの駆動手段により回転駆動せしめると装置は物体表面1に沿って移動する。

物体表面1に作用を施す装置の作用効果について以下に述べると、第 2領域12に具備された研掃材噴射ノズル84から圧縮空気と共に高速 度で噴射された研掃材は、物体表面1に射突して物体表面1に付着する サビなどの異物を除去し且つ表面を粗面化した後、使用済みの研掃材及 びダストは、サクションホースを兼ねたエアホース861を通って吸引 移送された後、研掃材回収容器兼ダストコレクタ862により研掃材及 びダストが捕集、回収された後の清浄化された気体はルーツ式真空ポン プ86に吸引されて大気中へ放出される。

第1領域11に具備されたアーク溶射ガン82において、溶射用線材



のワイヤ821はアーク熱により瞬間的に加熱溶融して細粒となり、ガスノズル823から噴出する圧縮空気の作用により微粒化し(霧状にされ)かつ冷却されながら飛散して物体表面1に衝突し、金属溶射被膜を形成する。ガスノズル823から噴出する圧縮空気は、一部は外側シール部材31と物体表面1の隙間を通って装置本体の外部へ流出し、また

形成する。ガスノズル823から噴出する圧縮空気は、一部は外側シール部材31と物体表面1の隙間を通って装置本体の外部へ流出し、また一部は内側シール部材32と物体表面1の隙間を通って第2領域12へ流入した後、サクションホースを兼ねたエアホース861を通って吸引移送される。

アーク溶射ガン82は図1の配置を中心位置として、時計方向に30 度、反時計方向に30度の合計60度の角度範囲内において、時計方向 に60度の移動と反時計方向に60度の移動の反復揺動円運動を連続的 に行なう。また、本発明の実施例の装置の装置本体が右方向に移動する 場合のアーク溶射ガン82の配置は図1の配置から180度反対側とな る。この時、アーク溶射ガン82は図1の配置から180度回転移動し た配置を中心位置として、時計方向に30度、反時計方向に30度の合 計60度の角度範囲内において、時計方向に60度の移動と反時計方向 に60度の移動の反復揺動円運動を連続的に行なう。すなわち、研掃材 の噴射を実施した後に直ちに溶射材料の吹き付けを実施するために、ア ーク溶射ガン82は装置本体の移動方向に向かって研掃材噴射ノズル8 4の後方に常に位置する。

上述した本発明の好適実施例の装置の効果について説明する。

本発明の装置において、第1領域11の気体の圧力は装置を包囲している液体の液圧より高い圧力に維持されているので第2領域12へ液体が侵入するのを阻止し、第2領域12の気体の圧力は装置を包囲している液体の液圧より低い圧力に維持されているので負圧の作用により装置





は物体表面へ密着する。また、メインケーシング2と物体表面1との距離を任意の距離に維持しかつ物体表面1に沿って移動する手段により、 装置本体は液体中に在る物体表面1に密着しながら物体表面1に沿って 移動する。

装置本体は、第1領域11と第2領域12の二つの領域を具備しており、該第1領域11を例えば溶射材料の吹き付け領域として使用し、該第2領域12を例えば研掃材の噴射領域として使用することができる。

また、深度が深くなるにつれ装置本体を包囲する液体の液圧が増大しても、気体で満たされた領域の圧力と該液圧との差圧が一定になるように、該気体で満たされた領域の圧力が制御される。

また、気体で満たされた領域へ圧縮気体を噴出する場合においては、 該気体で満たされた領域の圧力と該圧縮気体の圧力との差圧が一定にな るように該圧縮気体の圧力が制御される。

また、気体で満たされた領域へ通電したワイヤ821をフレキシブルコンディット828の中を通して移送する場合においては、フレキシブルコンディット828の外部の液体の圧力と内部の気体の圧力との差圧が一定になるようにフレキシブルコンディット828の内部の気体の圧力が制御される。

また、研掃材噴射ノズル84やアーク溶射ガン82などの物体表面1 に作用を施す装置を気体で満たされた領域の内部で物体表面1に沿って 往復運動をさせる機構について、該気体で満たされた領域の内部へ外部 の液体が侵入することが無いように構成されている。

また、例えば研掃材の噴射を実施した後に直ちに溶射材料の吹き付け を実施するために、アーク溶射ガンは装置本体の移動方向に向かって研 掃材噴射ノズル84の後方に常に位置するように構成されている。



以上に本発明の装置の好適実施例について説明したが、本発明の装置は該好適実施例の他にも特許請求の範囲に従って種々実施例を考えることができる。

第1の問題点とそれを克服した発明の効果を述べると、液面下に在る物体表面に対し、例えば圧縮空気を利用して研掃材を噴射し、よって物体表面に粗面を形成したのち、使用済みの研掃材を陸上に設置された回収容器まで空気流を利用して吸引回収する場合においては、研掃材の噴射領域に液体の侵入は禁物である。また、研掃材の噴射作業と同じく、物体表面に作用を施す領域への液体の侵入を嫌う種々の作業がある。例えば、サーマルスプレー装置、溶接装置のように溶融した材料を付着させる装置、プラスチックシートの貼付け装置、塗料や接着剤の吹付け装置、あるいは物体表面に熱処理を施す装置などの装置を使用した作業は、物体表面に作用を施す領域への液体の侵入を嫌う。これらの装置においては、作用を施す対象の物体表面が気体と接することにより、液体と接する場合と比較して、優れた作用効果を発揮するものである。

以上のような、物体表面に作用を施す領域への液体の侵入を嫌う作業 を液面下で実施する装置においては、液体が侵入することが無く且つ気 体で満たされた領域を具備する必要がある。

本発明の装置においては、物体表面に作用を施す領域への液体の侵入を阻止する機構を具備した。

第2の問題点とそれを克服した発明の効果を述べると、金属のごとき 溶融材料としてのワイヤまたは粒子を溶融して微細化しかつ噴霧して物 体表面にコーティングを形成する、いわゆる物体表面に対して溶射を施 す場合においては、溶射の前処理として物体表面に研掃材を噴射して粗 面化する必要がある。しかし、溶射材料の吹き付けと研掃材の噴射を同





一の空間、領域で行うことは困難である。このような場合においては、 装置に二つの領域、すなわち、溶射材料の吹き付け領域と研掃材の噴射 領域の両方を具備する必要がある。特に、液面下に在る物体表面に例え ば溶射を施す場合においては、装置に溶射材料の吹き付け領域と研掃材 の噴射領域の両方を具備することが必須である。かかる場合においては、 研掃材の噴射を実施した後に直ちに溶射材料の吹き付けを実施できるこ とが重要である。なお、研掃材の噴射や溶射材料の吹き付けなど物体表 面に作用を施す領域は、液体が侵入することが無いように気体で満たす 必要がある。

本発明の装置においては、物体表面に作用を施す二つの領域、例えば、 溶射材料の吹き付け領域と研掃材の噴射領域の両方を具備し、該二つの 領域への液体の侵入を阻止した。

第3の問題点とそれを克服した発明の効果を述べると、液面下に在る装置本体が気体で満たされた領域を具備する場合、深度が深くなるにつれ液圧が増大するので、該液圧が増大しても該気体で満たされた領域の圧力と該液圧との差圧が一定になるように該気体で満たされた領域の圧力を制御する必要がある。仮に、該液圧が該気体で満たされた領域の圧力より非常に大きいと、該気体で満たされた領域を該液圧が物体表面へ非常に強く押し付けるので、装置が物体表面に沿って移動するために非常に大きな力を必要とする。

本発明の装置においては、深度が深くなるにつれ液圧が増大しても該気体で満たされた領域の圧力と該液圧との差圧が一定になるように該気体で満たされた領域の圧力を制御した。

第4の問題点とそれを克服した発明の効果を述べると、研掃材の噴射など該気体で満たされた領域へ圧縮気体を噴出する場合においては、該 気体で満たされた領域の圧力と圧縮気体の圧力との差圧が一定になるよ





うに圧縮気体の圧力を制御する必要がある。仮に、該気体で満たされた 領域の圧力と圧縮気体の圧力との差圧が小さくなると圧縮気体の流量が 減少するので、該圧縮気体を利用して物体表面に作用を施す場合におい ては該作用が不完全となる。

本発明の装置においては、気体で満たされた領域の圧力と圧縮気体の圧力との差圧が一定になるように圧縮気体の圧力を制御した。

第5の問題点とそれを克服した発明の効果を述べると、溶射材料の吹き付けなど該気体で満たされた領域へ通電したワイヤをフレキシブルコンディットの中を通して移送する場合においては、該フレキシブルコンディットの外部の液体の圧力と内部の気体の圧力との差圧が一定になるように該フレキシブルコンディットの内部の気体の圧力を制御する必要がある。仮に、該フレキシブルコンディットの外部の液体の圧力が内部の気体の圧力より大きいと該フレキシブルコンディットの内部へ液体が侵入し電気絶縁性が破壊される恐れがある。

本発明の装置においては、フレキシブルコンディットの外部の液体の 圧力と内部の気体の圧力との差圧が一定になるように該フレキシブルコ ンディットの内部の気体の圧力を制御した。

第6の問題点とそれを克服した発明の効果を述べると、研掃材の噴射 ノズルや溶射ガンなどの物体表面に作用を施す装置は気体で満たされた 領域の内部で物体表面に沿って往復運動をさせる必要があるが、該気体 で満たされた領域の内部へ外部の液体が侵入することの無いように往復 運動機構を構成する必要がある。

本発明の装置においては、気体で満たされた領域の内部へ外部の液体が侵入することの無いように往復運動機構を構成した。

第7の問題点とそれを克服した発明の効果を述べると、例えば研掃材 の噴射を実施した後に直ちに溶射材料の吹き付けを実施するためには、





装置本体の移動方向に向かってアーク溶射ガンが研掃材の噴射ノズルの 後方に常に位置するように該往復運動機構を構成する必要がある。

本発明の装置においては、装置本体の移動方向に向かってアーク溶射 ガンが研掃材の噴射ノズルの後方に常に位置するように該往復運動機構 を構成した。

産業上の利用可能性

かくの通りの液面下の物体表面に密着し移動可能な装置は、液面下の 物体表面において様々な作業を行う様々な装置を搭載し、且つ該装置を 物体表面に沿って移動せしめる装置として好都合に用いることができる。 例えば、海洋構造物の海面下にある物体表面に対し研掃材の噴射作業や 溶射作業を実施する装置として好都合に用いることができる。本発明の 装置に搭載される物体表面に作用を施す装置としては、サーマルスプレ 一装置、溶接装置のように溶融した材料を付着させる装置、プラスチックシートの貼付け装置、塗料や接着剤の吹付け装置、研掃材の噴射装置、 あるいは物体表面に熱処理を施す装置など様々な装置を適用することが できる。これらの装置においては、作用を施す対象の物体表面が気体と 接することにより、液体と接する場合と比較して優れた作用効果を発揮 するものである。



請求の範囲

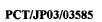
- 1. 外側のケーシングと内側のケーシングとを少なくとも具備したメインケーシングと;該外側のケーシングの開口部に装着されその一部分が物体表面に接触せしめられる外側シール部材と;該内側のケーシングの開口部に装着されその一部分が物体表面に接触せしめられる内側シール部材と;該メインケーシングと物体表面との距離を任意の距離に維持る、液体中に在る物体表面に沿って移動可能な手段;とを具備する、液体中に在る物体表面に密着しながら物体表面に沿って移動可能な装置において、少なくとも該外側のケーシングと該外側シール部材と該内側シール部材とが物体表面と協働して第1領域を規定し、また、少なくとも該内側のケーシングと該内側シール部材とが物体表面に密着し移動可能な装置。2. 該第1領域に在る気体の圧力が装置を包囲する液体の圧力が該第1領域に在る気体の圧力より低い圧力に維持されていることを特徴とする、請求項1に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置。
- 3. 該外側シール部材は、該第1領域に在る気体の圧力と装置を包囲する液体の圧力との差圧により物体表面に押し付けられる形状を具備しており、また、該内側シール部材は、該第1領域に在る気体の圧力と該第2領域に在る気体の圧力との差圧により物体表面に押し付けられる形状を具備している、ことを特徴とする、請求項1乃至請求項2に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置。
- 4. 該第1領域は圧縮気体源とフレキシブルホースを介して連結される とともに該第1領域と該圧縮気体源との間には圧力制御弁V1が配置され、また、該第2領域は真空源とフレキシブルホースを介して連結され





るとともに該第2領域と該真空源との間には圧力制御弁V2が配置されている、ことを特徴とする、請求項1乃至請求項3に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置。

- 5. 液面下の物体表面に密着している装置を包囲する液体のゲージ圧力をPwとし、該第1領域の気体のゲージ圧力をP1とし、該第2領域の気体のゲージ圧力をP2とすれば、Pwの値が変動しても、P1=Pw+Pmとなるように圧力制御弁V1を制御し、また、P2=Pw-Pnとなるように圧力制御弁V2を制御し、この時、Pmの値は20mmHgから500mmHgまでの圧力範囲から選択した任意の値とし、Pnの値は20mmHgから500mmHgまでの圧力範囲から選択した任意の値とする、ことを特徴とする、請求項4に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置。
- 6. 該第1領域の下部に液体を排出する孔を設けた、ことを特徴とする、 請求項1乃至請求項5に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装 置。
- 7. 該第1領域もしくは該第2領域あるいは該第1領域と該第2領域の両方に物体表面に作用を施す装置を配置した、ことを特徴とする、請求項1乃至請求項6に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置。
- 8. 物体表面に作用を施す装置の一部を構成する、圧縮された気体が噴出するノズルを具備し、該ノズルの出口が該第1領域の内部または該第1領域に連通した部分で開口した装置において、該ノズルへ供給される圧縮気体用の圧力制御弁Vgのゲージ圧力をPGとすれば、Pwの値が変動しても、PG=Pw+Pm+Pgとなるように圧力制御弁Vgを制御し、この時、Pgの値は2 kgf/cm2 以上の圧力範囲から選択した任意の値とする、ことを特徴とする、請求項7に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置。





- 9. 物体表面に作用を施す装置の一部を構成する、圧縮された気体が噴出するノズルを具備し、該ノズルの出口が該第2領域の内部または該第2領域に連通した部分で開口した装置において、該ノズルへ供給される圧縮気体用の圧力制御弁Vbのゲージ圧力をPBとすれば、Pwの値が変動しても、PB=Pw-Pn+Pbとなるように圧力制御弁Vbを制御し、この時、Pbの値は2 kgf/cm2 以上の圧力範囲から選択した任意の値とする、ことを特徴とする、請求項7に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置。
- 10. 物体表面に作用を施す装置の一部を構成する、溶射ガン用のワイヤなどの通電されたワイヤが通過するフレキシブルコンディットを具備し、該フレキシブルコンディットの下流側の出口が該第1領域の内部または該第1領域に連通した部分で開口した装置において、該フレキシブルコンディットの下流側の出口の直前の内部の気体のゲージ圧力をPCとすれば、Pwの値が変動しても、PC=Pw+PmもしくはPC>Pw+Pmとなるように、該フレキシブルコンディットの内部に圧縮気体を注入しかつ圧力を制御する、ことを特徴とする、請求項7に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置。
- 11. 物体表面に作用を施す装置の一部を構成する、溶射ガン用のワイヤなどの通電されたワイヤが通過するフレキシブルコンディットを具備し、該フレキシブルコンディットの下流側の出口が該第2領域の内部または該第2領域に連通した部分で開口した装置において、該フレキシブルコンディットの下流側の出口の直前の内部の気体のゲージ圧力をPCとすれば、Pwの値が変動しても、PC>Pwとなるように、該フレキシブルコンディットの内部に圧縮気体を注入しかつ圧力を制御する、ことを特徴とする、請求項7に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置。





12. 該外側のケーシングにはその一部を構成する環状の摺動部材を具備し、もしくは該内側のケーシングにはその一部を構成する環状の摺動部材を具備し、あるいは該外側のケーシングにはその一部を構成する環状の摺動部材を具備し且つ該内側のケーシングにはその一部を構成する環状の摺動部材を具備し、該摺動部材は物体表面に沿って円運動を行なうとともに、該摺動部材には物体表面に作用を施す装置を配置した、ことを特徴とする、請求項7乃至請求項11に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置。

34

- 13. 該外側の摺動部材もしくは該内側の摺動部材あるいは該外側の摺動部材と該内側の摺動部材の両方は、装置が移動する方向を中心線として、装置が移動する方向に向かって左回転方向に最大90度また右回転方向に最大90度すなわち合計最大180度の角度範囲内の任意の角度範囲で時計方向と反時計方向に反復して揺動円運動を行なう、ことを特徴とする、請求項12に記載の液面下の物体表面に密着し移動可能な装置。
- 14. 該外側の摺動部材は装置が移動する方向に向かって約180度反対側に、物体表面に作用する装置を具備し、該外側の摺動部材は、装置が移動する方向を中心線として、装置が移動する方向に向かって左回転方向に最大90度また右回転方向に最大90度すなわち合計最大180度の角度範囲内の任意の角度範囲で時計方向と反時計方向に反復して揺動円運動を行なうとともに、装置の移動する方向が180度逆転した場合においては、該外側の摺動部材は約180度回転移動し、すなわち該物体表面に作用する装置は新しい移動方向に向かって約180度反対側に移動し、続いて、該外側の摺動部材は、装置の新しい移動方向を中心線として、装置の新しい移動方向に向かって左回転方向に最大90度また右回転方向に最大90度すなわち合計最大180度の角度範囲内の任





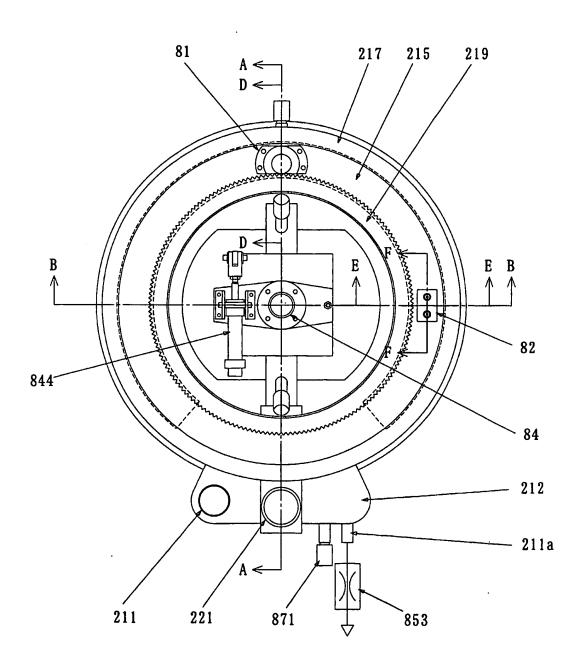
意の角度範囲で時計方向と反時計方向に反復して揺動円運動を行なう、 ことを特徴とする、請求項13に記載の液面下の物体表面に密着し移動 可能な装置。

15. 物体表面に作用を施す装置の一部を構成する、圧縮された気体が 噴出するノズルを具備し、該ノズルの出口が該第2領域の内部または該 第2領域に連通した部分で開口した装置において、該第1領域と該第2 領域とを連結する弁を具備し、該ノズルより圧縮された気体の噴出が無 い場合には該弁が開となり、該ノズルより圧縮された気体の噴出が有る 場合には該弁が閉となる、請求項1乃至請求項14に記載の液面下の物 体表面に密着し移動可能な装置。





2 1





⊠ 2

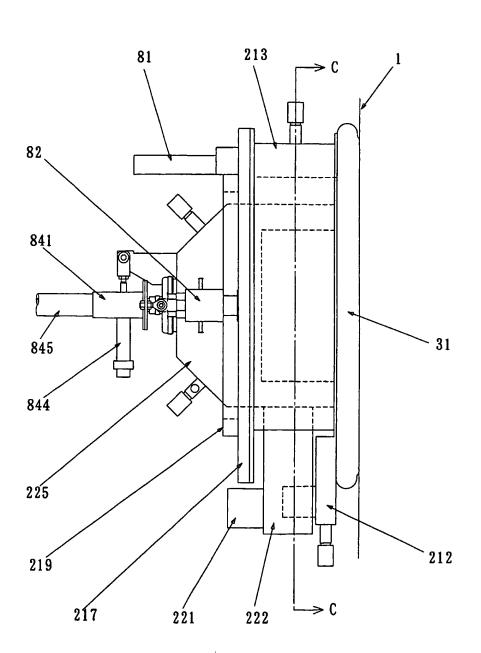
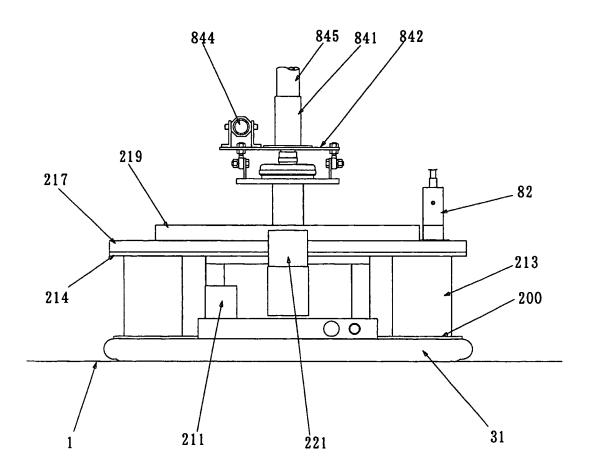






図 3







3 4

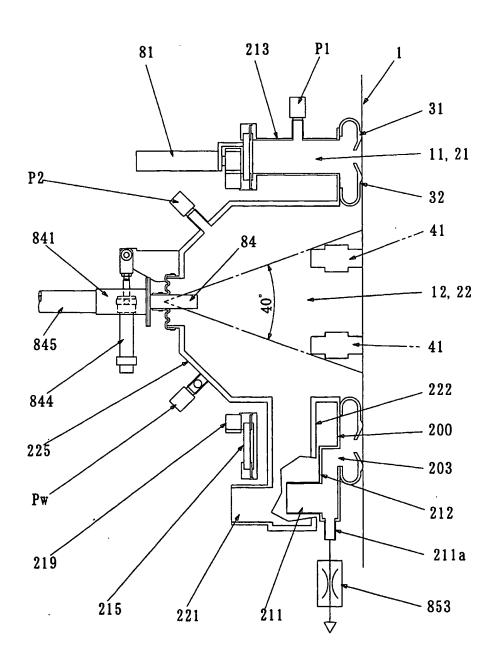
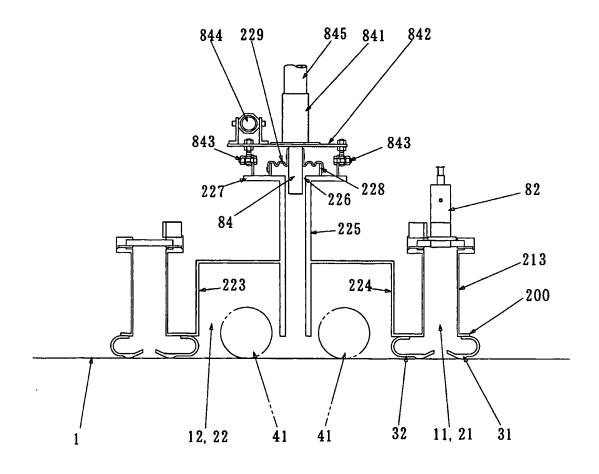
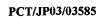






図 5







⊠ 6

6/12

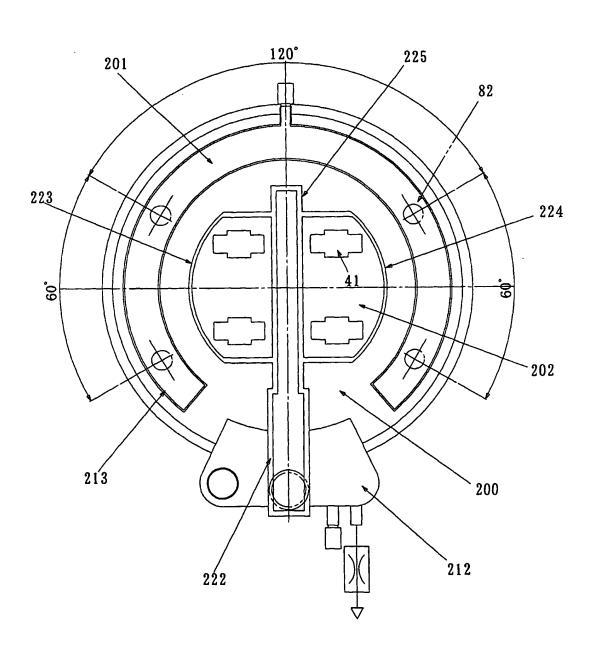




図 7

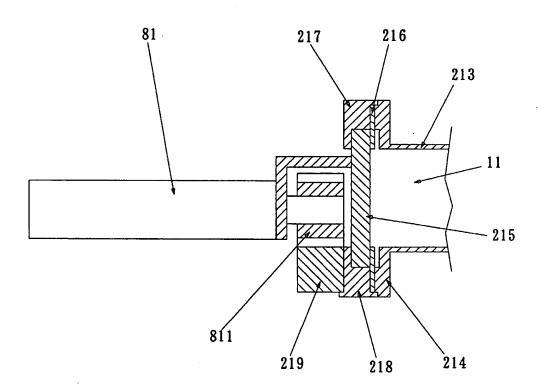
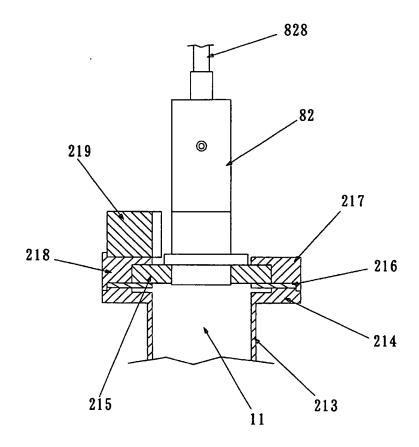




図 8



WO 03/082658





図 9

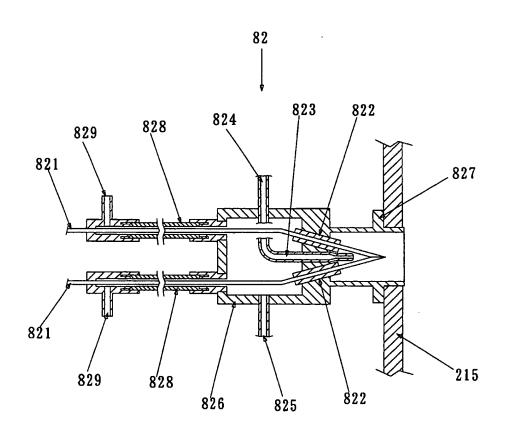
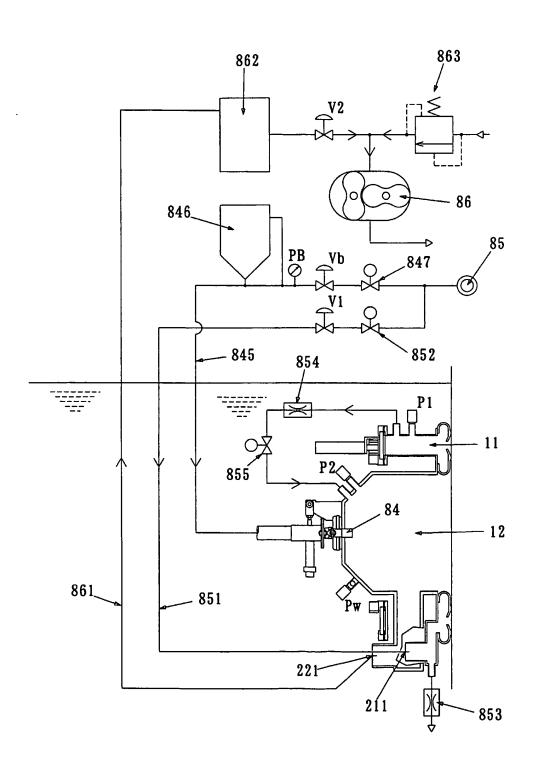






図 10



1



図 11

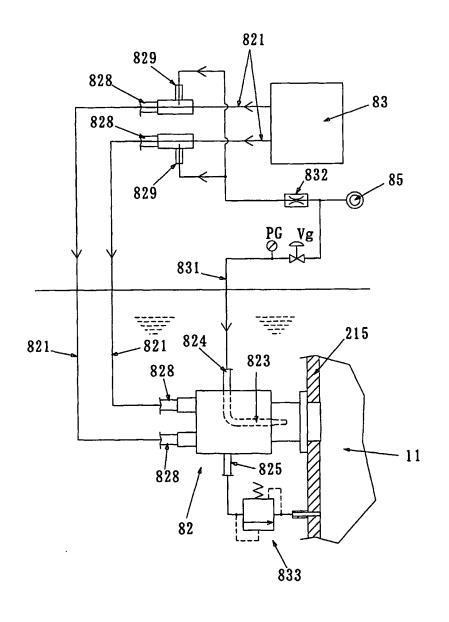
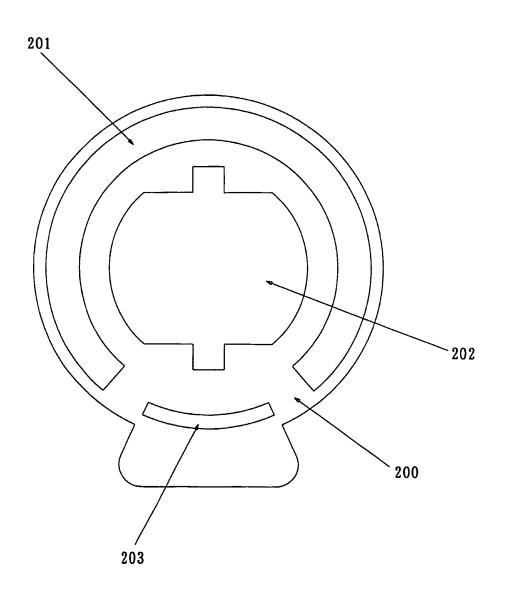


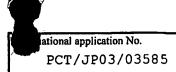






図 12





A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ B62D57/02, B23K9/00						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELD	S SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ B62D57/02, B23K9/00						
Documentat	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003						
Electronic d	lata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sear	rch terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	JP 2001-213367 A (Fukashi UF 07 August, 2001 (07.08.01), Full text (Family: none)	AKAMI),	1-15			
A	JP 62-143769 A (Taisei Corp. et al.), 27 June, 1987 (27.06.87), Full text (Family: none)					
A	JP 10-264032 A (Sinto Kogyo Ltd.), 06 October, 1998 (06.10.98), Full text (Family: none)		1-15			
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" carlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report				
	fune, 2003 (24.06.03)	08 July, 2003 (08.0	07.03)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Faccimile N	١٥	Telephone No				



	國する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl.' B62D 57/02, B23	3K 9/00		
n =====+.4	= . → . /\ N#?			
	Toた分野 扱小限資料(国際特許分類(IPC)) Cl. ⁷ B62D 57/02, B23	3K 9/00		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年 日本国実用新案登録公報 1996-2003年				
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)				
C. 関連する	ると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Α	JP 2001-213367 A (を 8. 07全文 (ファミリーなし)	甫上 不可止) 2001.0	1-15	
A	JP 62-143769 A (大成系 87.06.27全文 (ファミリー)		1-15	
A	JP 10-264032 A (新東 0.06全文 (ファミリーなし)	工業株式会社) 1998.1	1-15	
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 24.06.03		国際調査報告の発送日 08.07. 03		
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915		特許庁審査官(権限のある職員) 小山 卓志	3D 9253	
東京和	8千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3340	